

Hygiene-Gefährdungsbeurteilung an Kühlturm, Verdunstungskühlanlage oder Nassabscheider nach 42. BImSchV und VDI-Richtlinien

In diesem Seminar behandeln wir die nach 42. BImSchV § 3 (4), VDI 2047 Blatt 2 (9.2) und VDI 3679 Blatt 1 (9.1.3) vorgegebenen Themen. Sie erwerben das notwendige Grundwissen, um den besonderen Anforderungen zur Durchführung einer Hygiene-Gefährdungsbeurteilung gerecht werden zu können.

Nach dem Besuch dieses Seminars sind Sie in der Lage als Betreiber oder Verantwortliche des Betreibers in Bezug auf die erforderliche Betriebssicherheit von Kühlturm, Verdunstungskühlanlage und Nassabscheider mit einem möglichst geringen hygienischen Risiko und deren geforderte Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung zu unterstützen.

Inhalt:

- Übersicht zu VDI 2047, VDI 3679 und 42. BImSchV zu Errichtung und Inbetriebnahme
- Betrieb und Instandhaltung inkl. Betriebshandbuch
- Forderungen der BetrSichV, GefStoffV und BioStoffV zu den Inhalten einer Gefährdungsbeurteilung
- Begriffsbestimmung Fachkunde
- Mindestanforderung nach GefStoffV § 6, BioStoffV § 4 und BetrSichV § 3
- Einbindung der geforderten Hygienekontrollen in die Gefährdungsbeurteilung
- Praxisübung mit Beispielen

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Bereichen, die mit dem Betrieb von Anlagen nach der 42. BImSchV verantwortlich sind und interessierte Führungskräfte aus den Bereichen Labor, Wasseraufbereitung oder Service.

Für das Seminar wird Basiswissen nach VDI-MT 2047 Blatt 4 oder VDI-MT 3679 Blatt 5 vorausgesetzt. Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung nach Abschluss des Seminars.

Durchführung als online-Seminar durch den Schulungspartner des VDI e.V.:

chiatec.TRAINING Petra Kehl

Coburger Straße 3

66606 St. Wendel

Anmeldung über <https://www.chiatec.de> oder info@chiatec.de

Preis 375,00 € zzgl. MwSt. und incl. Schulungsunterlagen

Seminar jeweils von 8:30 bis 16:00

Die aktuellen Termine finden Sie auf unserer Homepage. Fordern Sie gerne auch ein Angebot für ein Inhouse-Seminar an.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.